This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

- 1 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- **® Offenlegungsschrift** ® DE 19734794 A 1
- (5) Int. Cl.⁶: H 01 L 23/50 H 01 L 23/495 H 01 L 21/60



DEUTSCHES PATENTAMT

- Aktenzeichen: Anmeldetag:
- 197 34 794.0 11. 8.97
- Offenlegungstag:
- 16. 7.98

(3) Unionspriorität

P 2310/97

09. 01. 97 JP

7 Anmelder:

Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

(11) Vertreter.

Tiedtke, Bühling, Kinne & Pertner, 80336 München

® Erfinder:

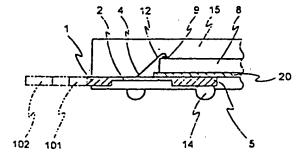
Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prūfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil

Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externan Schaltung ausgebildeten Elektrade elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahfungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) aus gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) ausgeführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch er reicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



Beschreihung

Die Erundung beirifft ein Verdrahtungsteil zur Verwendung hei einer Halbienervormehtung und einen Leiterrannien mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusummenhang mit der nöheren Integration und der höheren Dichte von Halbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgaheanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Unieneilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Unieneilungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden. die beispielsweise auf der außeren Oberfläche der Halblei- 15 tervornehtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereiernentelektroder, und der Au-Benelektreden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungswil erforderlich.

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahnten oder eine ge- 20 druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdrahtung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflachen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähte oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenelehroden der Halblenervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahung zur elekurschen Verbindung 30 der ersten Elektrodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Metalldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschmitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgeschenen leitenden Verdrahlungen und außerdem eines Durchgangslochs definien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40 verbindet.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 oftenbarten herkommliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 10 eine gedruckie Leiterplatte, an deren Oberfileche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. 11 eine an der Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch, 14 einen an der rückwärtigen Oberstäche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbletterelement 8 an der gedruck- 55 ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements 8 ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Metalldraht 12 mit einem Ende der an der oberen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 vorgeschenen leitenden Verdrahtung II elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelenients 8 angeordnei ist. Das andere Ende der lettenden Verdrahtung 11 ist Ober das Durchgangsloch 13 mm dem an der ruckwarifgen Oberfläche der gedruckten Letterplatte 10 ausgehildeten et Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Schnittunstent einer Halbletten omientung, bei der eine in der japanischen Offenlegungssennft

258 048/1988 offenhane andere herkonindiene Leverplane angewender ist. Bei der Darstellung hezeichner die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelemen., 9 eine an der Oberfloche den Halbleiterelements ausgehildete Halbleiterelementelektrode 5 und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte dar, an deren Oberfläche das Halbleitereiement 8 angebracht ist. Die Bezugszuh! II bezeichner eine an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete imtende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterpiatte 16 zusgehildete interne Verdrahtung. 18 ein Blindloch zur eickinischen Verbindung aller Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der ruchwänigen Oberftache der gedruckten Mehrschieni-Leiterplatte 16 ausgebildeten externer. Anschluß. 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film); mit einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Haleleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberstäche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten teitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halhleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrooe 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildeie leitende Verdrahtung 11 miteinander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die lettende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahtung 17 mit dem an der rückwartigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leite:platte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischer. Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbanen Halbleiter omehtung kann ein Halbleiterelement init mehr Anschlussen als das in der Japanischen Offenlegungssehnst 79 652/1982 offenbane Halbleiterelement & angebrucht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewand: wird.

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Eiekwoden an den Öberstächen der Halbleiterelemente mit den Außenelekwoden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupferfolie mit einer Dieke von 25 jun bis 75 jun bei den Verdrahtungsteilen verwender, wodurch ermöglicht wird, eine Verdrahtungstinterreilungsbreite von 50 jun bis 150 jun auszubilden. Zusätzlich sind die Außenelektroden einer Halbleitervorrichtung nut einem großen Verdrahtungsabstand aufgrund der Ausbildung eines Lounschlusses (eine Lotwölbung) oder dergleichen an der Oberflache ausgebildet die der Oberflache gegenüberliegend angeordnet ist an der die Halbleitereleniente angebracht sind, damit die Große Halbleitervorneh-

tung verringen werden kann. Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrich-

tung, die einen herkömmlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbierterelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildere Halbleiterelemeniclekunde, 20 an Befestigungsplätichen, an den das Halbleitereleinent angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplatichen 20 klebt, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens. 5 einen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leiterrahmens, 12 einen dunnen Metalidraht zur elektrischen Verbindung der Halbleitereleinentelektroge 9 mit dem ersten Elektrodenabschnitt 4. 15 ein die Halbienereleniente abdichtendes Vergußharz.

22 eine exieme Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebiideie Eickwode, die an den aweiten Eicktrodenabschnitt 5 durch Louinn 25 oder derpleichen geleich

Fig. 25 zeigt ein Schmittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Herstellungsverfahrens des Leiterranmens durch einen herkommlichen Auzvorgang. Bei dieser Darkiellung hezeichnei die Bezugszahl I eine leifende Metallplatte (ein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dicke von 5 :25 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorbestimmen Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte I ausgebildet sind. Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des von beiden Oberflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Atzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. De der herkömmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwender wird, muß der Abstand zwi- 15 schen benachbarten Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 sein. Außerden: lug zur Gewährleistung des Atzvorgangs die minimale Unterteilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was eiwa doppeli so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahniens sind hei Definition des mit einer Halbleiterelementelektrode durch Drahtbonden verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein ersier Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Eiektrodenabsehnitts durch Aizen und darauffolgendes Verkleinem des Verdrahtungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offennan ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl 1 ein leitende Metallplane, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial handelt. 3a und 3b Ätzmasken und 4 den ersien Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte I ausgebildete Atzniaske 3b weist eine Öffnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 aus- 40 gebildere Ätzmaske 3b eine Öffnung zum Ätzen der anderen Oberfläche aufweist, uns diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Auzmaske 3a geatzt wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunuchst 45 werden die Atzniasken 3a und 3b an den Oherflächen der leitenden Metallolatte 1 ausgebiidet (Fig. 26ra)), wobei der Atzvorgang zn beiden Oberflächen gestanet wird und zeitweilig ausgesein wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte I erreicht 50 (Fig. 26/b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodarch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschmits 4 fongeseizt. bis das Atzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Auzwidersundsschicht 24 und die Ätzmasken 3a und 3b entfemt, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeig vine Schmitansicht des auf diese Weise ausgebildeten Leinerrahmens. Wenn die Dicke 7 der leitenden Metallplatte 1 150 um beträgt, wird die Dicke TI des ersien Elektrodenabschnitts 4 des Leiters 50 pin, was eine Verkleinerung der Leiterunier- 65 teilungsbreite ennoglicht. Die Bezugszahl siellt einen zweiten Elektrodenabschnitt dar, bei deiti es sich uni die Aubenelektrode der Halbleiten ornehlung handelt und 20 ein Befestigungsplattehen, un dus ein Halblettereitentent ungebrach: isi.

In den japanischen Offenlegungsschmiter 216 524/1987 und 232305/1994 sind Verlanten zur Vernngerung der Dicke des Leiters durch Ausbildung der Atznüsken 3 anwechselnd auf beiden Oherflachen der leitenden Metallplatte 1, bei der es sieh um Leiterrahmenmaterial handett und zur Verkleinerung der Leiterunterfeilungsbreite durch Vorschen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 ge-Leiterrahmens, der durch Atzen der leitenden Metallplatte 1 10 zeigt. Jedoch weist ein derunig dunner ausgeführter Leiter den Nachieil auf, daß, da geätzte Oberflachen abwechselnd freiliegen, falls diese als Elektroch zur Vermindung mittels Drahtbonden mit dem Halbleitereiement verwendet wird. sich das nahrsonnige Bondeminel zwischen der geätzten rehen Oberfläche und dem Halbleiterelement ablöst.

Wie vorstehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschichi-Leiterplaue als Verdrahungsieil eine größere Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlüssen eines Halbieiterelements (Halbleiterelementelektroden) und einer kleiner Unterteilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blindloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang Folglich tritt das Problem auf, daß die Kosien der Halbieitervorrichtung durch die Beschadigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen Operflächen, den Schutz der Leiterplatte vor Senneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen und dergleichen erhöht werden

Denigegenüber ist hei der Verwendung eines Leiterrabmens als Verdramungsieil eine Technik vorgeschlegen worden, die die Lesserunseneilungsbreite verkleinert, sedoen ist für die Außenelektreden der Halbleitervormehtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalh ist ein Verdrahtungsabstand, der derselhe oder größer wie der herkommliche ist. zwischen den ersten Eicktrodenabschnitten mit kleiner Unteneilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten (Außenelektrocen; mit der großen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich tritt des Problem auf, daß eine große Unterteilungsbreite und ein großer Bereich zur Ausbildung eines Loianschlusses ader dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglich unmöglich ist, eine verkleinene Halbieitervornichtung zu emalien.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Problemic zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschich:-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterteilungsbreite der Stifte der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halbleiterelements erreichen sowie die Verkieinerung und Kosienvernngerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahtten nut einem derartigen Verdrahtungsteil gesenaffen werden

Diese Aufgabe wird durch die in den beigefügten Patenianspruchen damelegien Maßnahinen gelösi.

Erfindungsgeinaß wird ein Verdrahlungsieil geschaften. das durch einer ersien Elektrodenabschnitt, der imt einer an einer Oberfläche eines Halblesterelements ausgehilderen Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer 25 einer externer Schaltung ausgebildeten Eiekwode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabsennitt gekonnzeichnet ist, der den ersten Elekuodenaosanniti mii dem aweiten Elekuodenaosatiniii verbindet, wober der erste Elektrodenspsehnitt der zweite Elektrodenabschnitt und der Verdrahlungsanschnitt aus ein nem plattenformigen tettenden Korper ausgehildet sind und die Dicke des Veraraniumpsabschnittt nicht dicker als nahso dick wie der erste Elektrodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdrantungsabschnitt kann an einer Oberfläche des platienförmigen leitenden Körpers vorgeschen sein

Außerdem können die Verdrahtungsabschnitte verstreut. 5 an beiden Oberflächen des plattenfornigen leitenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenahschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des planenförmigen leitenden Korpers sein.

Weiterhin kann die Dicke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Elektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattenformigen Körpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Halfte der des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüherhinaus kann der ersie Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodensbschnitt, deren Dicke nicht nicht als die Hälltie des planenformigen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oherflächen eben auszuführen.

Erfindungsgeniäß wird außerdem ein Verdrahlungsteil 20 geschaffen, das durch einen ersien Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelenients ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen 25 Verdrahtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahlungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschniu aus einem plattenformigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenübschnitts, das zweiien Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 15 nicht größer als die Hällie der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei deni der Verdrahlungsabschnitt und entweder der erste Elekvodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der 40 breiter als der Verdrahiongsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdem können die Verbindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 tungsabschnitten ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Körper durch Atzen ausgebildet werden.

Zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenab- 50 dung eines anderen herkommiliehen Leiterrahmens darstellt. schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Atzvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzah! von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegende Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens geniuf einem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draussicht des Leiterrahmens gemäß den: er- 60 sten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterrahinens gemäß dem ersien Ausführungsbeispiel.

Fig. 4 eine Schmitansicht des Leiterrahmens gemaß dem ersten Ausfuhrungsbeispiel.

Fig. 5 eine Schnittanstent eines Letters des Letterrahmens

gemaß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schnittunsicht des Leiters des Leiterrahmens

gemäß dem ersien Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Leuers eines Leuerraltmens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens geniäß dem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 9 eine Schnittunsicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansschi des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens gemäß den: vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterranmens gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 14 eine Schlenansicht des Letters des Letterranniens gernäß deni fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemil dem funften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß den: sechsien Ausführungsbe:spiel,

Fig. 18 eine Ansichi des Leiters des Leiterrahmens gemaß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Draufsicht eines Letterrahmens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenahschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Aussuhrungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervormentung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkönunlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelenient an einer herkommlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkommilicher Leiterrahmen angewender ist.

Fig. 25 eine Schnittansicht eines herkömnilichen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkömmlichen Leuerrahmens darsielle.

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkommlichen Leiterrahntens und

Fig. 28 eine Schnittansicht die einen Vorgang zur Ausbil-

Erstes Ausführungsbeispiel

Nachsiehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfün- 55 führungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschne-

> Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht die den Aufbau des Leiterrahmens gemaß dieser Erfindung darstellt, wobei Fig. 2 eine schenialische Draufsicht des Leiterrahniens zeigt. Bei diesen Darsiellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metaliplatte fein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdruhtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt 4, der elektrisen uber einen dunnen Metalldruht oder dergieichen init einer an der Oberfläche des Halb-65 lenereiements & ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist. 5 einen zweiten Elektrodenabsennitt 5, bei dem es sien un, eine mit einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenelektrode der Halblettervormehlung han

delt, die aus einem Löranschluß hergestellt ist. 15 ein Vergußharz. 20 ein Beseitgungsplätichen, an das das Halbietterelement 8 angebrucht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leiterrahmen -

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsheispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Ätzmasken, 7 die Dicke der leitenden Metallplatte 1, T! die von der Oberfläche (rückwartigen Oberfläche) der leiungsubschnitte 2 nicht ausgebildet sind. T2 die Dicke der Verdrahtungsahschnitte, die durch Atzen dunner ausgeführt werden. M1 ein Maskierungsmusier der Aumuske 3 zur Ausbildung der Verdrahlungsahschnitte 2 und M2 eine Offnung der Atzmaske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 15 schen den Verdrahtungsabsennitten 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahtungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der gezitzien Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnet den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten grober als die Offnung M2 ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Atzgrenzstächen, die die 23 Mustergrenzflächen an den durch Atzen von der unteren Oberfläche des Verdrahiungsabschnitts 2, das heißt von den von der rückwärtigen Oberstäche der leitenden Metallplaue 1 ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbestimm- 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplane 1 erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Ätzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte I teilweise durchdrungen ist und die schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Ätztiefe T1 von der rückwärtigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahlungsabschnitte 2 kleiner als die Halfie der Dicke T der leitenden Metallplatte 1.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 ledigisch an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsanschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersien und der zweiten Seite der leitenden 45 Metallplatte 1 vorgeschen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1, 26 Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden 50 Metallplatte 1, M3 eine Offnung für die Ätzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b. die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittensichten eines Leiters des Leiterrahmens gemaß diesem Aussuhrungsbeispiel De beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Atzmasken 3 wahrend des Ätzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste 🥴 Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenabschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metaliplatte I auf. Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschmit 4 inn dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrantungsabschmitts 2 mit der Atzmaske 3 wahrend des Atzwer- es gangs bedeckt ist, wird das Atzen von der anderen beite durchgefuhr. Desnalb wird der Verdrahlungsabsennitt 2 dünner als der erste Elektrodenabschrift 4 und der zweite

Elektrodenabschnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflachen (Anschlußoperflächen) 4a und 5a des ersien Eickirogenanschnills 4 und des zweiten Elektrodenahschnitts 5 an densetben Seiten der leitenden Metallplatte I ausgehildet sind, wohingegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoberflächen 4a und 4n an unierschiedlichen Seiten der eitenden Metallplatte I angeordnet sind. Da beide Setten des ersien Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrotientenden Metallplatte 1 geätzte Dieke, an der die Verdran- to abschnitts 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte I sind, wird kein Problem beim Bonden verursacht. Deshalb können die Vernindungsonerflachen des ersien Elektrodenahschnitts 4 und des zweiten Elektrodenanschnitts 5 wie gewünscht ausgewant: werden.

Bei dem Leiterrahmen gemaß diesem Ausführungsneispiel wird ein Aizen von beiden Seiten der leitenden Meialiplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahtungsabschnitte 2 nicht dicker als die Hälfte der Dicke der lettenden Metaliplatte I ausgeführt werden. Folglich kann das Ätzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Abstand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 22 und 25 derselbe wie die Dicke T2 der Verdranungsabschnitte 2, 22 und 2b ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiterunieneilungsbreite doppelt so dick ausgeführt wird, wie die Dicke T2 normalerweise ist, diese kleiner als die Diekte T der iertenden Metallplatte I sein.

Gemüß diesem Ausführungsheispiel können die zweiten Elektrodenahschnitte 5 an der innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Besestigungsplätichen 20 angebrachten Halbletterelentents 8 angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halb.eitervorrichtung erhalten werden.

Außerdem kann der Vorgang unter den Bedingungen vorbestimmten Atzenden A und b erhalten werden, und 3 durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahiungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke T2 der Verärzhtungsabschnitte 2. inden die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 dünner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterumerteilungsbreite verkurzt werden, wobei eine Feinverdrahtung möglich wird. Zusatzlich kann, wenn die Verdightungsabschnitte 22 der einen Seite der leitenden Metallplatte 1 und die Verdrahtungsahschnitte 2h der zweiten Seite der leitenden Metaliplatte 1 ahwechselnd angeordnei werden, der Absiend W3 zwischen benachbarten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ahstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunieneilungsbreite weiter verkleinert wurden kann. Außerden: können die Verbindungsoberflächen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahschnitte 5 deran wie gewonscht bestimmt werden, daß die Piexibilität der Anordnung der Halbleitereienientelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhaht wird.

Zweites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsheispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektrodenabschnitte S dieselbe Dicke wie die lettende Metallplatte 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwisschen den zweiten Eleitragenabschnitten 5 in derseiben Weise wie die Verdrahjungsubschnitte 2 durch eine dunnere Ausführung der zweite Einkundenabschmitte 5 mittels Auten von einer Seite bei dam Attivorgang verkleinert werden

Geniaß Fig. 7 ist die Vereindungsoberfläche 5a des zweiten Biekuronengeschnitts 5 gr. der beite vorgesehen, die nicht geatzt wird. Jedoch kunn wie in Fig. S gezeigt, wenn es

erforderlich ist, die Verhindungsoberflache 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der geatzten Seite vorzuschen, die Verbindungsoherfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenahschnitt 5 ehen ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende eben auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird. falls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke T1, eine Leiterbreite W1 und eine Verningerungsgröße AT2 aufweist. AT2 gleich e 10 T2. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v x (AT2/T2) x (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberflache eben auszuführen.

Geniaß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Aussührungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgeführt. Jedoch kann der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenanstellte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Ätzen von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgeführt werden.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die niem geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der geätzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verumacht wird.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dünner ausgeführt werden. Folglich kann gemiß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süfien (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unterneilungsbreite bei dem Halbleiterelenient entsprochen werden.

Vienes Ausführungsbeispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draußicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel. Gemäß diesen Darsiellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 55 rahmens dunner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgefuhrt sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnei einen Verbindungszoschnitt zwischer, dem Verdrahtungsabschnitt 2a ar. der ersten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten es Seite, der bei Aushildung des Leuerrahmens nicht geutzt wird, da beide Seiten mit Atzmasken bodecki sind

Gemaß diesem Aussuhrungsbeispiel werden die An-

schnille außer dem Verbindungsabschnill 6 des Leiters durch Ätzen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdrahtung erniöglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt erniöglicht die Verwendung des Verbindungsabschnills 6 ein Anordnen des ersten Elektrodenabschnills 4 und des Verdrahtungsabschnills 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnills 5 und des Verdrahtungsabschnills 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidintensional verteilte Anordnung erreich wird. Folglich kann eine Verdrahtung int einer höheren Dichte verwirklicht und eine verkleinene Habbleitervorrichtung erreich werden.

Funites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2h in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 15 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiter. Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel andert. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterselementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ermoglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 22 und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzunden.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 derart in jeder heliebigen Lage angeerdnet werden, daß die Flexibilität der Anardnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinenung der Halbleitervorrichtung ermöglicht.

Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente wie die gemaß Fig. 1 bezeichnen, entfallt deren Beschreihung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 1e gezeigt nahe aneinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-förmiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleiters orrichtung erhalten wird.

Siebies Ausführungsbeispie!

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiternahmens gemaß dem siehten Ausführungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine entlang der Linie C-C genomment Schnittensicht und Fig. 20 eine perspektivische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahtungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiternahmenmatenals und die zweiten

Elektrodenabschnitte 5 an dessen erster Seite ausgehildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenabschnitt 5 sieh überlappen, ist an der ersten Seite durch Atzen ein Kreis gemistert, der die Fonti des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ist, wohlingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch Atzen ausgebildet ist. Hinsiehtlien der anderen Punkte ist der Aufbau gemäß diesem Ausführungsbeispiel wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gernäß diesem Ausführungsheispiel sind die Verdrantungsabschnine 2 und die zweiten Elektrodenabschnine 5, die breiter als die Verdrahtungsabschniue 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbanen zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die breiten zweiten Elektrodenabschnitten 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitten 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verbleinene Halbleitervorrichtung erreicht.

Achies Ausführungsbeispiel

Gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 wöberlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodenabschnitten 4 derart angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, in dem die Dicke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleitervorrichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahntenmaterials ausgeführt wird. Außerdent kunn durch Verwendung eines Leiterrahntens, der die an beiden Seiten des Leiterrahmenmaterials angeordneten Verdrahtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden ab der nückwänigen Seite der Halbleitereleinen eine kleiner Halbleitervorrichtung mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu entrichtien ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 53 4, der mit einer an einer Oberflache eines Halhleiterelentents 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschäffen, der 66 den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenfemtigen leitenden Korper 1 ausgebildet, wobei die Dieke des Verdrahtungsabschnitt 2 nicht großer 61 als die Häffe der Dieke des enten Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefunn ist. Eine Feinverdrahtung kann daauten erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahungsreit zur etekinscher Vernindung der Halbleiterelementelektroder. 9 mit den Außeneiektrosten der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Halble der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmatenals ausgeführt, wird

Patentanspruche

1. Verdrahtungsieil, gekennzeichnet durch

einen ersten Elektrodenabsennitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelenients (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verhunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrose elektrisch verhunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet.

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (11 ausgebildet sind und die Dieke des Verdrahtungsarschnitts (2) nicht dieker als halb so diek wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsubschnitt (2) an einer Oberfläche des plauenförmigen leitenden Korpers (1) vorgesehen ist.

 Verdrahtungsieil nach Anspruch 1, dadurch gekonnzeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. dzdurch gekennzeichnet, daß die Dieke des ersten Eicktrodenabschnitts (4) und die Dieke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) sind.

5. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 his 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenformigen Körpers (1) ist, wobei die Dicke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenformigen leitenden Körpers (1) beträgt.

6. Verdrahlungsleif nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dieke nicht nicht als die Hälfte des plattenformigen leitenden Korpers (1) bewägt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsieil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit den zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts

(2) ausgebilderist, woher der eine Elektrodenahschnitt (4), der zweite Elektrodenahschnitt (4), der zweite Elektrodenahschnitt (5), der Verdrahtungsahschnitt (2) und der Verbindungsahschnitt (6) aus einem plattentermigen leitenden Korper (1) ausgebilder sind und einweils die Dieke des ersten Elektrodenahschnitts (4), des zweiten Elektrodenahschnitts (5) und des Verdrahtungsahschnitts (2) nicht profer als die Halfte der

8. Verdrahiungsieil nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, duß der Verbindungsahschnitt (6) ein Abschnitt ist, bei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnitt (2) ist, sich gegenseitig überlappen. 9. Verdrahlungsteil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersion Elektrodenabschnitt (4) oder den zwei- tu ten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind. deran angeorenes sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichte: sind. 10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 15 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Atzen ausgebildel'ist. 11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß zurnindest eine Ober- 20 fläche des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Atzvorgang unterzogen worden ist 12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 23 drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der nul einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelenients (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden ist einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. wobei der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 (2) aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist. 13. Leiterrahmen, gekennzeichner durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgehilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elekwode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verhindungsabschnitt (6) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4). des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht proßer als die Halfie der 60 Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierze 12 Seitein) Zeichnungen

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

FIG. 1

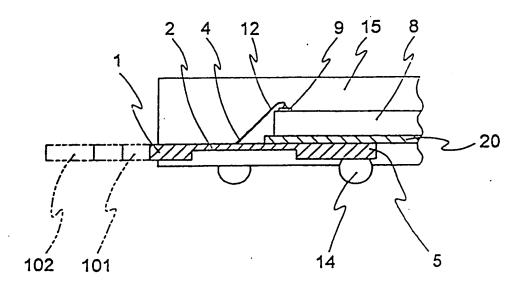
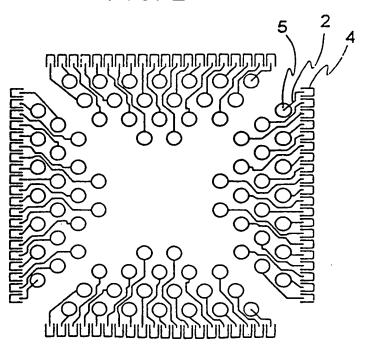
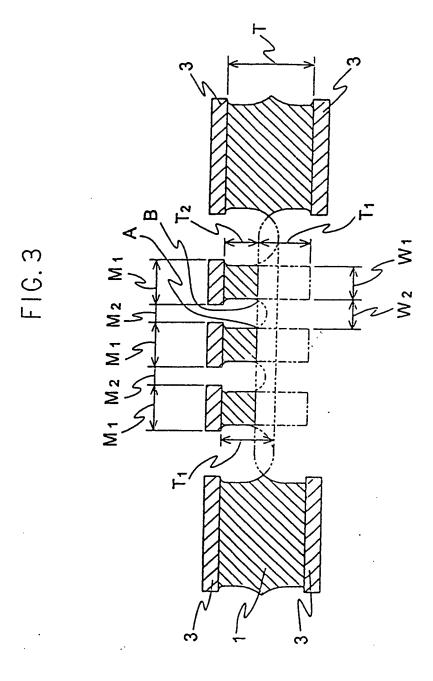


FIG. 2



Nummer; Int. Ci.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1992



802 029/419

Nummer. Int. Cl.⁵; Offenlegungstag:

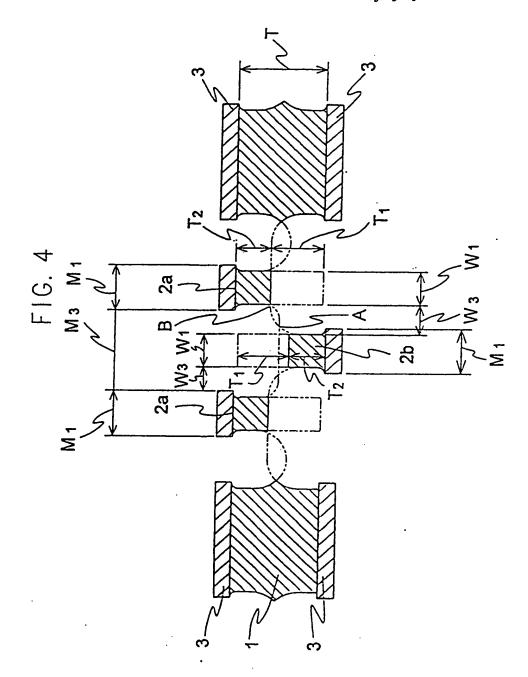


FIG. 5

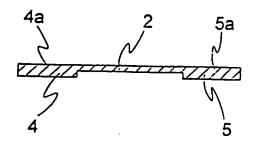


FIG. 6

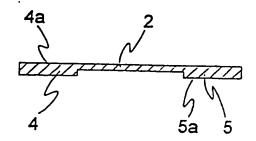


FIG. 7

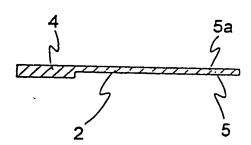
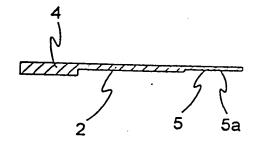


FIG. 8



Nummer. Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

FIG. 9

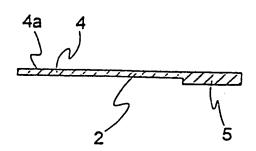


FIG. 10

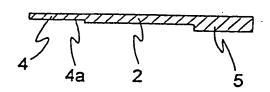


FIG. 11

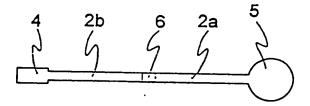
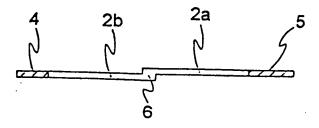


FIG. 12





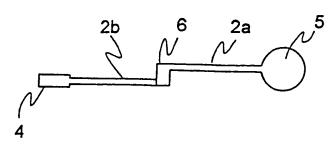


FIG. 14

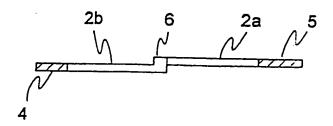
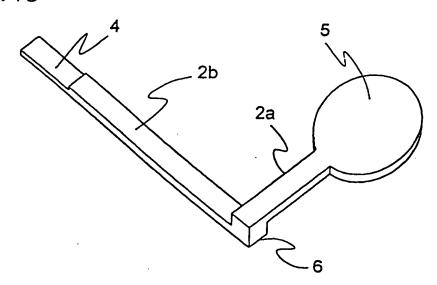


FIG. 15



Nummer. Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

FIG. 16

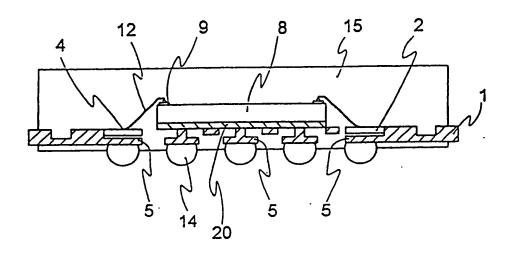
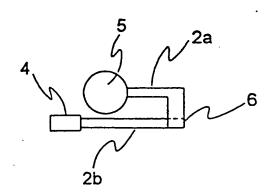


FIG.17



Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

FIG. 18

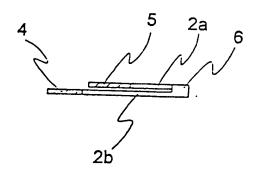
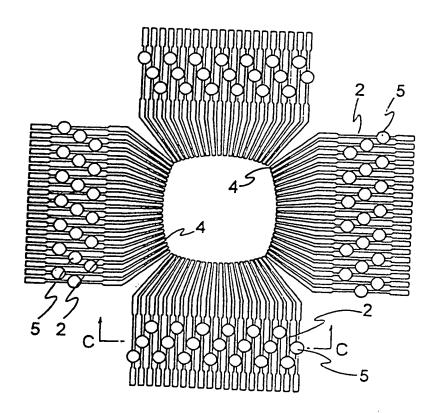


FIG. 19



Nummer. Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 20

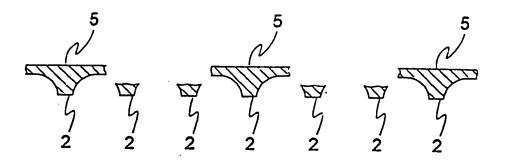


FIG. 21

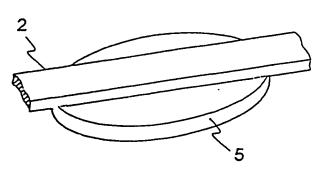
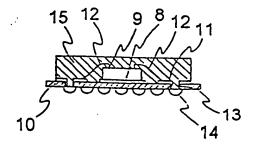


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



802 C25/419

Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

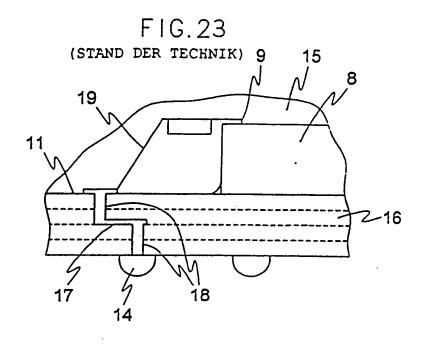
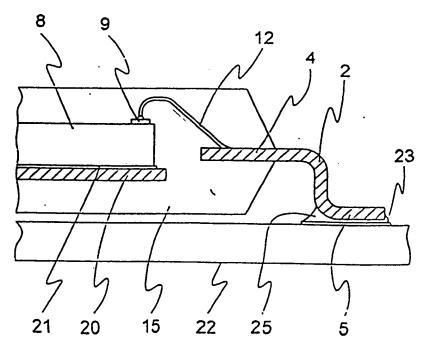
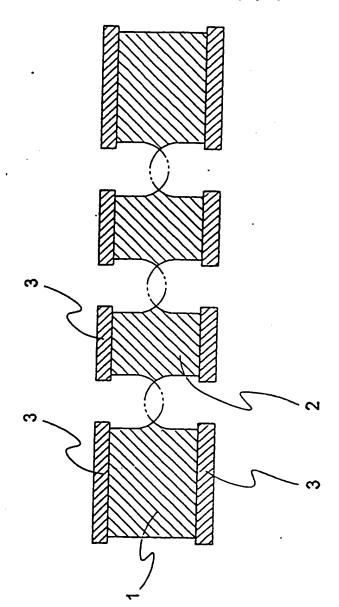


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)



Nummer; Int. Ci.⁶; Offenlegungstag:





Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

